

掲 示

論 文 公 聴 会

日 時 平成 2 9 年 8 月 3 日(木) 1 3 時 3 0 分 から

場 所 グローバルイノベーションセンター三階研修室

論 文 題 目 **Studies on CVD Growth of Single-Crystal Graphene on Cu Foil**
(銅箔上における単結晶グラフェンの CVD 成長に関する研究)

論文提出者 丁 冬
(デイン ドン)

7 月 2 0 日 大学院総合理工学府